BEST AVAILABLE COPY



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63157419 A

(43) Date of publication of application: 30.06.88

(51) Int. CI

H01L 21/30 G03F 7/20

(21) Application number: 61303987

(22) Date of filing: 22.12.86

(71) Applicant

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

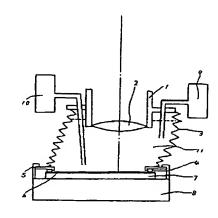
(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 8. Upon completion of transfer, a purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

9 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63 - 157419

@Int_Cl.1

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 21/38 G 03 F

3 1 1

L-7376-5F 7124-2H

未請求 発明の数 1 (全2頁) 審査請求

微細パターン転写装置 母発明の名称

> 頭 昭61-303987 创特

願 昭61(1986)12月22日 22出

砂発 明 者 ф 筋

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究 蹲

所内

株式会社東芝 ①出 願 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 憲佑 外1名 36代 理 人

発明の名称 1.

数細パターン転写装置

特許請求の範囲

(1) 光あるいは紫外線で試料上に微細パターンを 転写する装置において、厳終レンズと試料間の光 の通路を液体で消したことを特徴とする微細パタ ーン転写装置。

(2)レンズと試料間の空間に液体を高速で充満さ せあるいは高速でパージさせる袋屋を備えたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の微細パ ターン転写装置。

(3)ベローズ及び0リングで光の通路を含む空間 を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の後細パターン転写装置。

3 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産薬上の利用分野)

この発明はサブミクロンパターンをウェーハ等 の試料に形成する微細パターン転写装置に関する。 (従来の技術)

従来、光を用いて微細パターンを転写する場合 回折による限界があるため、関口を大きくすると か、短波段の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に強みなされたもので、 回折による光のポケを低波した微細パターン転写 装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

従来、顕微鏡の対物レンズと試料間にオイル等 の液体を確たせば高解像になることは知られてい る。との原理をステッパーあるいはアライナに応 用する。この時間題になるのは、顕微鏡と異なり 試料は大きく視野も10∞角程度と大きく且つ試 料とレンズ間の距離が大きいので液体をレンズと 試料間に如何にして保持するかが問題となる。さ らにステッパーの場合、試料をステップアンドリ ピートさせる必要がありこの対策も必要である。

BEST AVAILABLE COPY

特開昭63-157419(2)

本発明では高屈折率の液体を用い回折を小さくし、 0 リングとベローズで光の通る空間を密閉し液体を充満可能にし、ベローズでレンズと試料が動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば屈折率が 1.5 の液体を用いれば改長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5 μ mの解像度を持つ光学系を用いれば 0.3 3 μ m に解像度を上げることができる。(実施例)

本発明の一実施例による徴細パターンの転写装置の構造を第1図に示す。光学系の鋭筒1の外部にはベローズ3が取付けられ、光が通る空間と外部は運断されている。ベローズの内部11には高畑折率の液体が満されていて、〇リング4によって、外部へ満れないようシールされている。レンズ2は試料6との間の空間の屈折率が液体のそれに合うよう設計されている。試料はチャックを15で押えられている。試料はステージ8によって

×・ソ方向に移動できる。 転写が完了すると、パージ 装置 1 0 が作動して液体を追出し、ウェーハが交換される。 その後液体供給装置 9 が作動して液体を充満させた後転写が行われる。

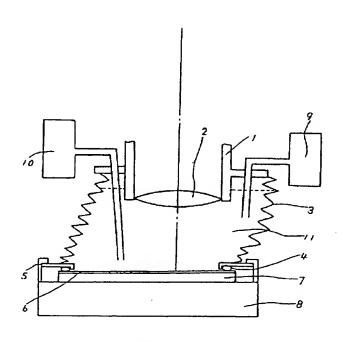
[発明の効果]

本発明によれば次の効果を奏する。

- (I) 液体の屈折率をnとするとn倍の解像力が得られる。
- (2) ベローズでシールされているため x y 方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で液体をパージしたり、供給したりする 装置を持つのでスループットが落ちない。
- 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による転写装成の一実施例の主 要部を示す断面図である。

1 … 光学鏡筒、 2 … 最終レンズ、 3 … ベローズ、 4 … O リング、 5 … O リング押え金具、 6 … 試料 ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … × y ステージ、 9 … 液体供給装置、 1 0 … 液体パージ装置。



郑 1 🛱